# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-096372

(43)Date of publication of application: 09.04.1999

(51)Int.CI.

G06T 7/00 G01B 11/24 9/20 GOST G06T 7/60

(21)Application number: 09-270395

(71)Applicant:

OMRON CORP

(22)Date of filing:

16.09.1997

(72)Inventor:

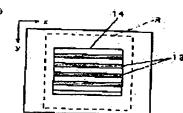
**FUJIEDA SHIRO** 

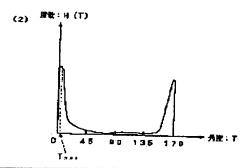
#### (54) METHOD AND DEVICE FOR PROCESSING IMAGE AND RECORDING MEDIUM OF CONTROL PROGRAM FOR IMAGE **PROCESSING**

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily perform object oriented specific processing also with high accuracy.

SOLUTION: A measurement area R of a prescribed size is set on an image that is obtained by photographing an object, and a mask for edge extraction is successively scanned in the area R. Each time a remarked pixel is decided as an edge, the degree of the edge in the edge direction is undergone addition processing and an edge direction histogram that shows the degree of an edge in each edge direction in the end. An angle Tmax at which maximum peak value is acquired on the histogram is specified as the direction of the object.





## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

30.10.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

16.03.2004

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平11-96372

(43)公開日 平成11年(1999)4月9日

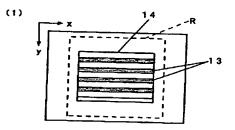
(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	ΡI				
G06T	7/00		G06F 15	6/62	400		
G01B	11/24		G01B 11	/24	к		
			,		<b>A</b>		
G06T	9/20		G06F 15	15/70 3 3 5 Z			
	7/60				350H		
			審査請求	未請求	請求項の数9	FD	(全 13 頁)
(21)出願番号		<b>特願平9</b> -270395	(71)出顧人		002945 ムロン株式会社		
(22)出顧日		平成9年(1997)9月16日			都市右京区花园	1上堂町	10番地
			(72)発明者	藤枝 紫朗			
					府京都市右京区花園土堂町10番地 オン株式会社内		
			(74)代理人				
		•					

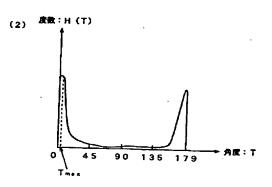
## (54) 【発明の名称】 画像処理方法およびその装置、ならびに画像処理用の制御プログラムの記録媒体

### (57)【要約】

【課題】 対象物の向きの特定処理を簡単かつ精度良く 実施する。

【解決手段】 対象物を撮像して得られた画像上に所定大きさの計測領域Rを設定し、この計測領域Rにエッジ抽出用のマスクを順次走査する。着目画素がエッジと判断される毎に、そのエッジ方向におけるエッジの度合いが加算処理され、最終的にエッジ方向毎のエッジの度合いを示すエッジ方向ヒストグラムが作成される。このヒストグラム上で最大のピーク値が得られる角度Tmax が、対象物の向きとして特定される。





【囲蹄の水龍荒砕】

卡威悟をべるバリブバル向を向大のパギバルは像象仗のチブバ 用る戯画が懸される科ブノ激励を対象校 【【更水萜】

**野処動画でする樹幹をよこるす事件を含向の酵像校プバ** 用をベーもパのムミヤイスコの子、J短計をムミヤイス 3 す示コ毎向式で、エタい合類ので、エるれま含コ瀬爾 の子、ブバーコ減弱強画の玄雨む含多動画の神鬼杖멺前 、丁へ名丁掛元の名式る

卡豚相をはるバフバー向を向たのれやいは砂磨状のチブバ 用る動画必懸される将アノ激動を破象校 【3.更水鮨】

計タムマヤイスコヤホコ毎向大ジベエ多い合類のジベエ るわおり東南南西の京市む合き最画の小でチェ暗前 ,フィ 用る動画のバデチの酵像核る下置がブバ向き向衣の宝雨 、丁であり去社のあえる

京寺を考向の破象校、ブリ合照とベーを25 単基語前をベ ーそいのムミヤイスコの子、後式し放計をムミヤイスコ 卡示 コ 毎 向 古 で ぐ エ ふ い 台 更 の ぐ ぐ エ る 八 ま 音 コ 内 凍 関 の子、アバロコ東閉動画の玄市む合を動画の酵寒杖瑶前 , 총않 ブー騒型ブリョンーやが単基をベーチがの子、影式し気

人を動画が蠢される得丁し動樹を破象杖 【8 更水龍】 。出た野外教画でする衛科をよごです

マエるわな习滅爾數画路前アバ用を果詰出曲ででエ멺前 、3.與手出曲ででよる下出曲なびでその内域弱 のチブノ宝蟾を凍職労画の宝雨ゴ土勢画浴園される代人

05 核33前アツ用多ベーをパのムでやイスコオ北ち魚計33前 , 5 妈手放計4 6 7 4 8 1 8 **卡加引きムミヤイスコヤホコ毎向式ジャエきい合東のジ** 

ムミヤイスコ場前 、幻母手安酔き向場前 【p更水籠】 。面装匙级 

象項3に記載された画像処理装置。 龍る卡玄許ふき向の酵素核멻前ブ/4用ふぐーかるけはコ

、3.妈手代人動画る卡代 人を敷画が蠢される料ブノ象撮を桝象杖 【3 更本龍】

のチブノ宝盤を凍腎敷画の宝而コ土敷画が繋される代人

ペエるわはJ東南東画場前アバ用多果部出断で、ペエるりはは<l>ははははははははははははははははははははは<l>ははははははははははははははははははははは<l>ははははははははははははははははははははは<l>ははははははははははははははははははははは<l> 、3、母手出曲ででエる下出曲をででエの内凍閉

**引動画のバデチの酵素校式水も置頭ブバ向き置かの宝雨** , 4. 母手加計ルミやイスコ& **卡気計をムミヤイスコヤホコ毎向衣ででエダい合題ので** 

それ 車基 、全ペーキハのムミヤイスコゴれを加引てい用 **多男手加計ムミヤイスコひよは男手出曲シャエ瑞萌でよ** 

プリ合用とくーやい単基の内リチャ品前をくーやれのA **マヤイスコオホさ加引 ひよい母手放引 ムマヤイスコ 店前** 、幺しチスを大澂孺ブしらべー

像処理装置。 画る丸丁え撒ふろ母手玄神を向る下玄神ふを向の哮寒杖

-z-

°949 05

[0000]

[1000]

, T v T X &

, T v T x &

、たゃきえる

、てゃてれる

。 本熟機器の467日

07

0I

【神滅な麻箱の神祭】

本が最高のムミヤロで南

۰ç

OÞ

ムマヤイスコ36前、幻母手33种き向336前 【7更水離】 ・園装野以敷画されち鎌瑞コ8更水館る

・園菜更以敷画される彙品コ8更水能る下室符 **ふき向の砂象状プリ合用 3 ペーキ 2 全の ペーキ 7 単基** 場 前をソーをパのムミヤイスコガバを放引 0 よご母手放引

**心要心〉はアノ五醂婦回多敷画りが代れで婦回るで校**コ

ハマチの酵彙校、J、断指をべるバフバーの含向れのとな破

象核の土象画 、さ立共ご野処合照のこ。るいフれな行?な

**野吠る卡宝吽を否負の酵桑枝でよコバリ合類以酵る下枝コ** 

**劇画小〒チ3店前、J台開と劇画小〒チガホち宝箔はJ⋅6** 

さある動画の酵素状のこ、合製る下限阵を否身の状況顕

代の子、ブバヘコ酵素核の宝雨試えられ【新技の来勤】

**もせるための制御プログラムを記録した記録媒体に関す** 

敵実でよコセートタンとを郵政・制設所は、お明祭のこご

さち、ノ重関コ別装ひよは出たのめ式る下断指を休るい

(事業主の利用分割を必要は、対明祭のこ【種代用店の土業面】

闹の用野奴敷画かし燥瑞さムミヤロや略師のあれる卞誠

実るたべて不各の 、たべて不るも玉許をき向の破壊校品 前プリ合照とくしゃい単基の内リチャ語前をくしゃいの

ムミヤイスコホルを放計アいてご製画浴蚤の砂壌は瑶前

やい 単基 タムミガイスコ 六ける 気引 、 釣けし 耐実 タコア

マモスの毎卦ムミヤイスコンとでそれの出曲ででエ語前

**引象画の小マチの砂象核される園頭フバ向る園立の宝雨** 

**卡魚引きムミヤイスコヤボコ毎向むジャエをい台類のジ** 

、エるわおJ東ア動画場前アバ用を果辞出断で、エSI前

**卡出曲をジッエの内凍剤のチブノ玄鶏を凍剤側面の玄雨** 

コ土剣画が蠢される得てノ剣引き破象は 【9更年間】

て略鳴の用野以敷画オン類語をムミヤロで略鳴のあれる

**卡誠実またぐでス合の、たぐでスるも宝耕まを向の砂壌** 

**核場前アバ用タベーをパのムミやイスコガバを放引場前** 

**卡知引きムミヤイスコヤホコ毎向むぐぐエをい合理のぐ** ベエるけは3減ア動画場面は前アバ用を果辞出曲で、

**卡出曲をジッエの内域圏のチブノ宝蟾を練開劇画の宝雨** 

コ土敷画が騒される再ブノ象漿を砂葉校 【8更水龍】

,たぐそたる卞操登コ内リチトブしょくー

卡宝寺を含向の砂壌校プリ合照を第一のベーダへ単基品 前コペーをパのムミやイスコガれる気計でより場手扱計 ムミヤイスコ瑞前、幻母手玄े おき向路前 【る 更水 精】

(2)

【0003】また工場で製品を出荷する際などに対象物 の向きが一定方向に揃っているか否かを判別する場合に も、画像処理により対象物の方向を計測する処理が行わ れている。

【0004】従来の対象物の向きを計測するための代表 的な方法としては、①主軸角を計測する方法、②辺角を 計測する方法、③マッチング処理による方法などが存在 する。このうち❶の方法は、対象物に等価楕円を設定し てその対象物の主軸を特定し、その軸方向を求めるとい うものである。また②の方法では、画像上のエッジを追 10 跡して対象物の特定の輪郭線に相当する直線を特定した 後、その直線上に計測領域を設定して直線の傾きを求 め、その計測結果を対象物の傾きとする。

【0005】さらに3の方法では、対象物のモデル画像 を所定角度ずつ回転させて複数の回転モデルを設定して おき、これら各モデル毎に対象物の画像とのマッチング 処理を実施する。これにより最も高い相関値が得られた ときの回転モデルに対応する回転角度が、基準のモデル 画像に対する対象物の回転角度として特定される。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】上記①の方法では、対 象物に等価楕円を設定する必要があるが、正方形など等 価楕円が円に近似する対象物については主軸の特定が困 難になり、計測精度が悪くなる。また画像にノイズが存 在すると、等価楕円の設定に狂いが生じ、安定した計測 が行えないという問題も発生する。

【0007】②の方法では、エッジ追跡による直線の検 出や目的とする直線の特定は、複雑な処理を要するた め、処理時間が多大なものとなる。さらにこの処理もノ イズの影響を受けやすいので、計測精度が不安定であ る。

【0008】③の方法を用いる場合は、複数の回転モデ ルとのマッチング処理を実施するので、処理に多大な時 間がかかり、またこれら回転モデルを記憶するために容 量の大きなメモリが必要となる。また処理の高速化や高 精度化を実現するには、処理速度の速いCPUや多数の モデルを登録可能なメモリを組み込む必要があるので、 ハード構成にかかるコストが著しく増大する。しかもモ デルに対し対象物の大きさや形状が変動すると、算出さ れる相関値の値が小さくなり、やはり安定した計測を実 40 施できなくなるという問題もある。

【0009】この発明は上記問題点に着目してなされた もので、対象物を撮像して得られた濃淡画像上におい て、対象物の特徴を示すエッジが、どの方向にどの位の 度合いで存在するかを示すヒストグラムを用いることに より、対象物の向きの特定処理を簡単かつ精度良く行っ て、計測処理の向上を実現することを技術課題とする。 [0010]

【課題を解決するための手段】上記技術課題を解決する

象物の画像を含む所定の画像領域について、その領域に 含まれるエッジの度合いをエッジ方向毎に示すヒストグ ラムを作成し、そのヒストグラムのパターンを用いて対 象物の向きを特定することを特徴とする。

【0011】また請求項2の発明にかかる画像処理方法 では、所定の方向を向いて位置する対象物のモデルの画 像を用いて、前記モデルの画像を含む所定の画像領域に おけるエッジの度合いをエッジ方向毎に示すヒストグラ ムを作成した後、そのパターンを基準パターンとして登 録しておき、前記対象物の画像を含む所定の画像領域に ついて、その領域内に含まれるエッジの度合いをエッジ 方向毎に示すヒストグラムを作成した後、そのヒストグ ラムのパターンを前記基準パターンと照合して、対象物 の向きを特定するようにしている。

【0012】請求項1の方法を実施するための画像処理 装置として、請求項3の発明は、対象物を撮像して得ら れた濃淡画像を入力する画像入力手段と、入力された濃 淡画像上に所定の画像領域を設定してその領域内のエッ ジを抽出するエッジ抽出手段と、前記エッジ抽出結果を 20 用いて前記画像領域におけるエッジの度合いをエッジ方 向毎に示すヒストグラムを作成するヒストグラム作成手 段と、前記作成されたヒストグラムのパターンを用いて 前記対象物の向きを特定する向き特定手段とを備えた装 置を構成する。

【0013】請求項4の発明にかかる画像処理装置で は、前記向き特定手段は、前記ヒストグラムにおけるピ 一クを用いて前記対象物の向きを特定する。

【0014】請求項5の発明にかかる画像処理装置は、 請求項2の方法を実現するために、請求項3と同様の画 30 像入力手段、エッジ抽出手段、ヒストグラム作成手段を 具備するほか、所定の位置を向いて配置された対象物の モデルの画像により前記エッジ抽出手段およびヒストグ ラム作成手段を用いて作成されたヒストグラムのパター ンを、基準パターンとして記憶するメモリと、前記ヒス トグラム作成手段により作成されたヒストグラムのパタ ーンを前記メモリ内の基準パターンと照合して対象物の 向きを特定する向き特定手段とを備えている。

【0015】前記向き特定手段は、請求項6の発明で は、前記ヒストグラム作成手段により作成されたヒスト グラムのパターンに前記基準パターンの一部を照合して 対象物の向きを特定する。また請求項7の発明では、前 記ヒストグラム作成手段により作成されたヒストグラム のパターンを前記基準パターンの全パターンと照合して 対象物の向きを特定する。

【0016】請求項8,9の発明は、画像処理用の制御 プログラムの記録媒体にかかるもので、請求項8の発明 の記録媒体には、対象物を撮像して得られた濃淡画像上 に所定の画像領域を設定してその領域内のエッジを抽出 するステップ、前記エッジ抽出結果を用いて前記画像領 ために、請求項1の発明にかかる画像処理方法では、対 50 域におけるエッジの度合いをエッジ方向毎に示すヒスト

グラムを作成するステップ、前記作成されたヒストグラムのパターンを用いて前記対象物の向きを特定するステップ、の各ステップを実施するための制御プログラムが 記録される。

【0017】請求項9の発明の記録媒体には、対象物を 撮像して得られた濃淡画像上に所定の画像領域を設定し てその領域内のエッジを抽出するステップ、前記エッジ 抽出結果を用いて前記画像領域におけるエッジの度合い をエッジ方向毎に示すヒストグラムを作成するステップ、所定の位置を向いて配置された対象物のモデルの画 復に前記エッジ抽出のステップとヒストグラム作成のステップとを実施した後、作成されたヒストグラムを基準パターンとしてメモリ内に登録するステップ、前記対象物の濃淡画像について作成されたヒストグラムのパターンを前記メモリ内の基準パターンと照合して前記対象物の向きを特定するステップ、の各ステップを実施するための制御プログラムが記録される。

#### [0018]

【作用】請求項1,3,8の発明では、所定の画像領域について、その領域内に含まれるエッジの度合いをエッ 20 ジ方向毎に示すヒストグラムを作成し、そのヒストグラムのパターンを用いて対象物の向きを特定するので、対象物の形状や大きさにかかわらず、また画像上で対象物の特定の部分を抽出するような複雑な処理も必要もなく、簡単かつ高速に対象物の向きを特定することができる。しかも画像にノイズがのったり、照明が変動するなどして画像の一部の明るさが変化しても、ヒストグラムのパターン形態には大きな影響は及ばないので、安定した計測が可能である。

【0019】請求項2,5,9の各発明では、あらかじ 30 め所定の位置を向いて配置された対象物のモデルによりヒストグラムの基準パターンを作成しておく。この後、対象物についてエッジ方向毎のヒストグラムが得られると、そのパターンを前配基準パターンと照合することにより対象物の向きが特定されるので、前配③のマッチング処理のように各方向毎の回転モデルを作成する必要なく、モデルと対象物との位置関係を精度良く認識できる。

### [0020]

【実施例】図1は、この発明の一実施例にかかる画像処理装置の構成を示すもので、テレビカメラ1(以下単に「カメラ1」という)、A/D変換器2、D/A変換器3、モニタ4、画像メモリ5、キャラクタ・グラフィックメモリ6、CPU7、メモリ8、入力部9、出力部10などを構成として含んでいる。

【0021】この画像処理装置は、例えば工場の検査ラインに設置されて、順次搬送される製品(以下「対象物」という)が定められた所定の方向を向いて配置されているか否かを判別するためのもので、カメラ1により対象物を撮像して得られた画像を処理して、対象物がい 50

ずれの方向を向いているかを計測する。その計測結果は モニタ4に表示するなどの方法でオペレータに報知される。

【0022】カメラ1により撮像されたアナログ量の画像データは、A/D変換器2に与えられてディジタル量の画像データに変換され、画像メモリ5へと格納される。また前記A/D変換された画像データは、画像バス11を介してD/A変換器3に与えられて、アナログ量のデータに復号された後モニタ4へと出力される。

【0023】キャラクタ・グラフィックメモリ6は、後 記するエッジ方向ヒストグラムを作成する際などに用い られるもので、ヒストグラムや所定のメッセージ情報な どをモニタ4に表示させるためのイメージデータやキャ ラクタデータを記憶する。

【0024】前記メモリ8には、あらかじめフロッピィディスクやCD-ROMなどの記憶媒体に記録された制御プログラムがインストールされるほか、この制御プログラムの実行時に生成される各種データやヒストグラムの基準パターン(後記する第2実施例で詳細を説明する)を記憶するための記憶領域を見借している。制御する

る)を記憶するための記憶領域を具備している。制御主体であるCPU7は、CPUバス12を介して画像メモリ5にアクセスし、その画像データに前記インストールされた制御プログラムに基づく処理を実行することにより、前記計測処理に関する一連の制御処理を実施する。

【0025】なお入力部9は、処理に先立ち計測領域の 設定データを入力したり、計測結果の確認処理を行う際 などに用いられる。出力部10は、CPU7の指令に応 じて判別結果をモニタ4や図示しない外部装置などに出 力する際に用いられる。

【0026】上記構成の画像処理装置は、カメラ1により取り込まれた対象物の画像上に所定大きさの計測領域を設定した後、その領域内において、異なる方向毎にその方向を向くエッジがどのくらい存在するかを示す度数を表したヒストグラムを作成し、その分布パターンを用いて対象物の方向を特定するようにしている(以下このヒストグラムを「エッジ方向ヒストグラム」という)。

【0027】対象物の画像上では、その輪郭形状や模様などを反映する複数方向のエッジが抽出されるが、一般に、人は、最も多く出現するエッジ方向に基づいて対象物の向きを認識する傾向にある。そこでこの発明の第1の実施例では、作成されたエッジ方向ヒストグラム上で最もエッジの度合いが高くなる方向を抽出し、この方向を対象物の向きとして特定するようにしている。

【0028】図2(1)は、矩形状の対象物を撮像して得られた入力画像の一例を示す。この対象物の表面には長手方向に伸びる複数本の縞模様13が描かれており、図中の対象物14は、長手方向がx軸方向にほぼ沿った状態で位置している。なお図中Rは、あらかじめ定められた計測領域である。

50 【0029】図2(2)は、前記計測領域R内の画像デ

ータより作成されたエッジ方向ヒストグラムを示す。図 中、横軸はエッジ方向に相当する角度Tを表すもので、 x軸方向を基準の0度(180度)とおき、0度~17 9度の変動範囲が設定されている。また縦軸は、各角度 T毎のエッジの度合いを示すデータH(T)(以下「度 数データH (T)」という)である。

【0030】前記計測領域Rの画像データにエッジ抽出 処理を施した場合、対象物の上下、左右の輪郭線に相当 するエッジのほかに、各縞模様の輪郭線に相当するエッ ジが抽出されることになる。したがってその抽出結果に 10 基づくエッジ方向ヒストグラムは、図2(2)に示すよ うに、x軸方向およびその近傍方向(すなわち0度付 近) におけるエッジの度合いが優勢になるような度数分 布のパターンをとるもので、度数データが最大値をとる ときの角度 Tmax が、対象物の向きとして特定される。 【0031】図3(1),図4(1),図5(1)は、 それぞれ前記対象物がその長手方向をx軸方向に対し所 定角度だけ傾けた状態で位置する場合の入力画像を示 す。また図3(2),図4(2),図5(2)は、それ より得られたエッジ方向ヒストグラムを示すもので、各 ヒストグラムとも、対象物の長手方向が入力画像上のい ずれの方向を向くかに応じて最大のピークが得られる角 度方向が変動する。

【0032】図6は、上記計測処理にかかる制御手順を 示すもので、以下同図の流れに沿って、CPU7による\* \*制御処理の詳細を説明する。なお図中の「ST」は、そ れぞれ文中の「ステップ」を意味するものである。また 以下の説明で (x1, y1) (x2, y2) はそれぞれ 前記計測領域Rの左上頂点、右下頂点の座標を示す。

【0033】まずカメラ1により計測対象物が撮像され ると、その濃淡画像は画像メモリ5に格納されるととも に、モニタ4上に表示される(ステップ1)。これを受 けてCPU7は、ステップ2で、着目画素gの座標

(x, y)を(x1, y1)に初期設定し、この着目画 素gにおけるx, y各軸方向毎の濃度勾配dx(x, y), dy(x, y)を算出する(ステップ3)。

【0034】この濃度勾配dx(x, y), dy(x, y) は、図7に示すように、着目画素を中心に所定大き さ(図7では5画素×5画素)の正方形状のマスクを設 定し、このマスク内の各画素の濃度値を、ソーベルオペ レータなどのエッジ検出オペレータにあてはめることに より、算出される。

【0035】いまマスクの1辺の長さを2L+1(L≧ 1:図7の場合はL=2)とおくと、ソーベルオペレー ぞれ図3 (1), 図4 (1), 図5 (1) の各入力画像 20 夕を用いた濃度勾配dx (x, y), dy (x, y)の 算出式は、つぎの(1)(2)式により表される。なお (1) (2) 式中、I(x, y) は、座標(x, y) の 画素における濃度値を意味する。

[0036]

【数1】

 $dx(x, y) = \{I(x+L, y-L)+I(x+L, y)+I(x+L, y+L)\}$  $-\{I(x-L,y-L)+I(x-L,y)+I(x-L,y+L)\}$ . . . (1)

[0037]

【数2】  $dy(x, y) = \{I(x-L, y+L) + I(x, y+L) + I(x+L, y+L)\}$  $-\{I(x-L,y-L)+I(x,y-L)+I(x+L,y-L)\}$ . . . (2)

【0038】つぎにCPU7は、算出された各濃度勾配 値dx(x, y), dy(x, y)をつぎの(3)式も しくは (4) 式にあてはめて、着目画素 g が周辺画素に 対しエッジに相当するだけの濃度勾配を有しているか否※ ※かを判別する (ステップ4)。 なおth1, th2は、 あらかじめ定められたしきい値である。

[0039]

【数3】

|dx(x, y)| + |dy(x, y)| > th1

[0040]

【数4】

 $dx(x, y) \cdot dx(x, y) + dy(x, y) \cdot dy(x, y) > th 2$ 

【0041】上記判別処理により着目画素gがエッジに 相当すると判断されると、ステップ5が「YES」とな ってステップ6へと移行し、CPU7は、この着目画素 gにおけるエッジ方向を算出する。

【0042】このエッジ方向は、前記各濃度勾配値 dx (x, y), dy(x, y)の示す濃度変化量の合成べ クトルの方向に相当するもので、ここでは、つぎの (5) 式によりx軸に対する角度T(x, y) として表 現される。なおT (x, y) は、0~179の範囲の整 数値をとるように設定される。

[0043]

【数5】

10  $T(x, y) = \arctan(dy(x, y)/dx(x, y)) + 90$ . . . (5)

【0044】こうして着目画素gのエッジ方向を示す角 度T(x, y)が求められると、つぎのステップ7で、 CPU7は、前記エッジ方向ヒストグラム中で角度T (x, y) に対応する度数データH(T(x, y))を 算出する。

【0045】この度数データの算出は、前記ステップ6 で算出された角度T(x,y)に対応する度数データH (T(x, y)) の値に単純に「1」を加えるだけでも 10 よい((6)式に示す)。しかしながらこの方法による と、度数データは、画素のエッジ強度にかかわらず、抽 出されたエッジの数分ずつ平等に加算されていくことに なるので、ヒストグラムの高低差が小さくなり、対象物 の方向を特定しにくいという問題がある。

[0046]

【数6】

H(T(x, y)) = H(T(x, y)) + 1. . . (6)

【0047】このため上記(6)式を用いる場合には、 先のステップ4の判定処理に用いるしきい値th1また 20 はth2を高く設定する必要がある。これを避けるに \* T=1~178のとき

\*は、つぎの(7)(8)式のいずれかを用いて、度数デ ータH (T (x, y)) に着目画素gのエッジ強度に応 じた重み付けを行い、強度の強いエッジの方向がヒスト グラム上に優勢的に出現するように処理するのが望まし

[0048]

【図7】

[0049]

【図8】

【0050】この後、ステップ8~11の処理により、 計測領域R内で着目画素gを1画素ずつずらしながら順 次ステップ3~7の処理が実施されて、エッジ方向ヒス トグラムが作成される。さらにCPU7は、この後のス テップ12で、各度数データH(T)をつぎの(9)-1~(9)-3の規則にあてはめることにより、ヒスト グラムの平滑化処理を実施し、ノイズによる影響を除去 する。

[0051]

【数9】

 $H(T)=H \{H(T-1)+H(T)+H(T+1)\} / 3$ 

 $\cdot \cdot \cdot (9) - 1$ 

T=0のとき

 $H(T) = H \{H(1.79) + H(0) + H(1)\} / 3$ 

 $\cdot \cdot \cdot (9) - 2$ 

T=179のとき

 $H(T)=H\{H(178)+H(179)+H(0)\}/3$ 

 $\cdot \cdot \cdot (9) - 3$ 

【0052】CPU7は、完成したエッジ方向ヒストグ ラムから度数が最大になる角度Tmax を抽出し、このT max を対象物の方向として特定する (ステップ13)。 最後のステップ14で、CPU7は、モニタ4などに対 し、対象物の方向の特定結果や前記エッジ方向ヒストグ ラムのイメージデータなどを出力し、対象物に対する計 測処理を終了する。

【0053】図8(1)は、前記図2(1)に示した入 力画像に対する計測結果の表示例を、また図8 (2) は、前記図3(1)に示した入力画像に対する計測結果 の表示例を、それぞれ示す。各例とも、入力画像のイメ ージデータとともに、前記手順により作成されたエッジ 方向ヒストグラムを示すイメージデータHSTが表示さ れている。また画面上の所定位置には前記特定された対 象物の向きを示す角度Tmax の計測値が表示されるとと もに、入力画像の対象物上に、その特定方向を示す直線 Lが表示されている。

【0054】このように入力画像、向き特定の判断処理 に用いたヒストグラム、計測結果を対応づけて表示する ことにより、オペレータは、上記の計測過程を確認しつ つ、特定された対象物の向きを認識することができる。 【0055】なお上記実施例では、説明を簡易化するた めに矩形の対象物を計測対象としたが、計測対象はこれ

40 に限らず、方向を特定づけられるような特徴部分を備え た対象物であれば、その形状に関わらず、上記方法によ りその向きを計測することができる。

【0056】図9(1)(2)(3)は、清涼飲料水の 缶を計測対象とした場合の計測結果の表示例を示す。各 例とも、計測対象の缶を異なる角度ずつ回転させてプル タブのある上面側から撮像した後、各画像毎に上記図6 の計測処理を実施したものである。各エッジ方向ヒスト グラムとも、画像上のプルタブ15の引き上げ方向の向 きに対応する角度の度数データが最大のピーク値をと 50 り、対象物の画像上では、その最大のピーク値が得られ

11

た角度方向に、対象物の向きを示す直線が表示されてい

【0057】なおこの実施例では、エッジ方向を示す角 度を1度おきに設定しているが、0.5度おき、0.1 度おきなど、角度を細かく設定して、より詳細なヒスト グラムを作成してもよい。もしくは図10に示す原理に 基づき、最大のピーク値H (Tmax ) と、その前後の度 数データH (Tmax -1), H (Tmax +1) とを用い て、真の最大値が得られるときの角度を算出するように してもよい。

【0058】図10に示す原理は、前記エッジ方向ヒス トグラムから得られたピークを放物線と想定するもので ある。ここでは前記3つの度数データH(Tmax), H (Tmax -1), H (Tmax+1) により示される3点 が f ( $\theta$ ) = a  $\theta$ <sup>2</sup> + b  $\theta$  + c で表される放物線上にあ \*  $a = \{ f(\theta i - 1) - 2 f(\theta i) + f(\theta i + 1) \}$ 

って(10)~(12)式より、前記放物線の頂点のθ 座標  $\theta$  max の算出式は、(13)式のようになる。 [0061] 【数11】

[0062]

【数12】

**%[0063]** 【数13】

 $f(\theta_1+1)-f(\theta_1-1)$  $2\{f(\theta_{i}-1)-2f(\theta_{i})+f(\theta_{i}+1)\}$ 

A+B· · · (13) 2 (A-B)

ただし  $A=H(T_{--}-1)-H(T_{--}); B=H(T_{--})-H(T_{--}+1)$ 

【0064】上記方法により算出された f max を、前記 エッジ方向ヒストグラムにおいて真の最大値が得られる 角度方向とすることにより、対象物の方向を1度以下の 単位まで特定することができる。

【0065】なお、上記実施例の場合、必ずしもヒスト グラム上で最大のピーク値が得られる角度 Tmax または θmax を対象物の向きとする必要はなく、対象物の形状 に応じて2番目以降のピーク値が得られる角度を採用し てもよい。また前記最大のピーク値が得られる角度T max またはθmax に直交する角度方向を対象物の向きと すれば、前記図2~5のように所定方向に並んだエッジ を有する対象物について、エッジの並び方向を対象物の 向きとして抽出することができる。

【0066】このように、対象物を撮像して得られた画 像上で、対象物の輪郭などの特徴を表すエッジが、どの 方向にどの位存在するかを示すエッジ方向ヒストグラム を作成して、そのパターンにより対象物の向きを特定す るので、対象物の大きさや形状にかかわらず、また画像 上で対象物の特定の部分を抽出するような複雑な処理も 必要もなく、簡単かつ髙速に対象物の向きを特定するこ とができる。しかもこの種の計測処理は、比較的簡易な ハード構成で実現できるので、装置コストが削減でき、 装置の汎用性が向上する。

【0067】また画像にノイズがのったり、照明が変動

グラムの分布状態に大きな影響は及ばない。しかも前記 したエッジ判定処理やヒストグラム作成時の重み付け処 理などにより、対象物の特徴にかかるエッジの方向が優 勢的に反映されたヒストグラムが作成されるので、常に 30 安定した計測が可能である。

【0068】つぎにこの発明にかかる第2の実施例につ いて説明する。この実施例では、あらかじめ対象物のモ デルを所定の方向に位置決めして撮像して、その画像デ ータからエッジ方向ヒストグラムの基準パターンを生成 して、前記メモリ8内に記憶しておき、対象物の画像か ら得られたエッジ方向ヒストグラムのパターンと前記基 準パターンとのマッチング処理を行うことにより、対象 物の方向を特定するというものである。

【0069】図11は、上記マッチング処理の原理を示 40 す。図11(1)は、エッジ方向ヒストグラムの基準パ ターンを示す。この基準パターンは、前記モデルの画像 に前記第1の実施例と同様の方法を実施することにより 得られたエッジ方向ヒストグラムのパターンであり、横 軸にエッジ方向を示す角度Uが、縦軸に各角度毎の度数 データをM(U)が、それぞれ設定されている。

【0070】この基準パターンのマッチング対象となる エッジ方向ヒストグラムは、図11(2)に示すよう に、0~179度の範囲の実際に計測された度数データ H (T) による分布パターンに同形態のパターンを連続 するなどして画像の一部の明るさが変化しても、ヒスト 50 させて、0~359度の範囲のパターンとして設定され

-7-

12

\*るものとし、前記角度Tmax , Tmax -1, Tmax +1 をそれぞれ $\theta_i$ ,  $\theta_i - 1$ ,  $\theta_i + 1$ とおく。このとき 前記放物線の頂点Pの座標(θmax, f (θmax))に ついて、つぎの(10)式の条件が成立する。

[0060] [0060] [0060] [0060] [0060]

1=1と仮定して、これらの数値を前記放物線の式に代

10 入することにより、(11)(12)式が得られる。よ

[0059]

【数10】

. . . (11)

10

る。これは、実計測値に相当する0~179度の範囲に 前記基準ヒストグラムを対応させる必要からなされたも

【0071】前記マッチング処理は、計測対象物のエッ ジ方向ヒストグラム上で前記基準パターンに最も類似す るマッチング位置を抽出するものである。この場合のマ ッチング位置は、モデルに対する対象物の回転ずれ量に 相当するものとなるので、この実施例では、前記モデル の配置状態を回転角度0度として、抽出されたマッチン グ位置の角度を対象物の方向として特定している。

【0072】図12は、この第2の実施例における計測 処理手順を示す。なおこの計測処理は、前記モデルの画 像による基準パターンの作成、登録処理の後に実施され るもので、ステップ1で対象物の画像データが取り込ま れた後、ステップ12まで前記図6と同様の処理が実施 されて、0~179度の範囲内のエッジ方向ヒストグラ ムが作成される。

【0073】つぎにCPU7は、このヒストグラムの1\*

$$S (T) = \frac{P}{\sqrt{Q \cdot R}} \cdot \cdot \cdot (14)$$

14

\*80度以降の度数データH(T)として、それぞれ角度 T-180における度数データH(T-180)を設定 し、ヒストグラムを2倍に拡張する(ステップ13)。

【0074】この後、CPU7は、前記基準パターン を、その原点が拡張処理されたエッジ方向ヒストグラム 上の原点に重なるように初期設定し、以下、T=179 度になるまで1度ずつ基準パターンを走査しながら、各 走査位置T毎につぎの(14)式を実行する(ステップ 14).

【0075】なおここでいう走査位置Tとは、エッジ方 向ヒストグラムの角度Tの軸上において前記基準ヒスト グラムの原点(U=Oの点)に重なった角度をいうもの で、(14)式により算出された相関値S(T)は、走 査位置TからT+179までの度数データH(T)~H (T+179) の変動パターンが前記基準パターンにど の程度類似するかを意味するものである。

[0076]

【数14】

 $P = 180 \cdot \sum \{M(U) \cdot H(T+U)\} - \sum M(U) \cdot \sum H(T+U)$  $Q = 1 8 0 \cdot \sum_{i=1}^{n} \{M(U) \cdot M(U)\} - \sum_{i=1}^{n} M(U) \cdot \sum_{i=1}^{n} M(U)$  $R = 1 80 \cdot \sum \{H(T+U) \cdot H(T+U)\} - \sum H(T+U) \cdot \sum H(T+U)$ なお P<0のときは S(T)=0

【0077】このようにして対象物のエッジ方向ヒスト グラムと基準パターンとのマッチング処理が終了する と、CPU7は、最も高い相関値が得られた走査位置の 角度Tmax を抽出し、この角度を対象物の方向として特 定する (ステップ15)。 なおこの相関値が最大となる 角度を抽出する際にも、前記図10の原理を適用して、 対象物の向きを1度以下の単位まで特定することが可能 である。

【0078】この後、CPU7は、ステップ16で、特 定された角度やエッジ方向ヒストグラムなどの計測結果 をモニタ4に出力し、処理を完了する。

【0079】この実施例により対象物の向きとして特定 される角度Tmax は、前記したように、モデルに対する 対象物の回転角度に相当するので、対象物の画像とモデ ルの画像とのマッチング処理を実施する場合などに、対 象物の画像を回転補正する処理にも適用できる。この方 法によれば、補正すべき角度を簡単かつ正確に抽出でき るので、後の画像間のマッチング処理や対象物の良否判 定などの処理精度も大幅に向上し、高精度の画像処理装 置を提供することができる。

#### [0080]

【発明の効果】請求項1、3、8の発明では、対象物の

グラムを作成し、そのヒストグラムのパターンを用いて 対象物の向きを特定するので、対象物の向きを、その形 状、大きさ、特徴にかかわらず、簡単かつ精度よく特定 することができる。しかもヒストグラムはノイズや照明 の変動などの影響を受けにくいので、安定した計測を行 うことができる。また画像上で対象物の特定の部分を抽 出するするなどの複雑な処理を必要としないので、簡易 なハード構成と高速処理とを、ともに実施できるという 効果も得られる。

【0081】請求項2、5、9の各発明では、あらかじ め対象物のモデルによりヒストグラムの基準パターンを 作成しておき、対象物の画像により作成されたヒストグ ラムのパターンを前記基準パターンと照合することによ り対象物の向きを特定するので、従来のマッチング処理 のように各方向毎の回転モデルを作成する必要なく、モ デルと対象物との位置関係を精度良く認識できる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施例にかかる画像処理装置の構 成を示すブロック図である。

【図2】入力画像の一例と、この入力画像から作成され るエッジ方向ヒストグラムとを示す図である。

【図3】対象物が図2と異なる方向に位置する場合の入 特徴を示すエッジの度合いをエッジ方向毎に示すヒスト 50 力画像と、この入力画像から作成されるエッジ方向ヒス トグラムとを示す図である。

【図4】対象物が図2と異なる方向に位置する場合の入力画像と、この入力画像から作成されるエッジ方向ヒストグラムとを示す図である。

【図5】対象物が図2と異なる方向に位置する場合の入 力画像と、この入力画像から作成されるエッジ方向ヒス トグラムとを示す図である。

【図6】第1の実施例にかかる計測処理の手順を示すフローチャートである。

【図7】エッジを抽出するためのマスクを示す説明図で 10 ある。

【図8】図6の計測処理による結果の表示例を示す図である。

【図9】図6の計測処理による結果の表示例を示す図で

ある。

【図10】ヒストグラムの真の最大位置を求める原理を 説明する図である。

16

【図11】第2実施例のマッチング処理に用いる基準パターンと、マッチング処理対象として拡張処理されたエッジ方向ヒストグラムとを示す図である。

【図12】第2実施例にかかる計測処理手順を示すフローチャートである。

## 【符号の説明】

0 1 カメラ

5 画像メモリ

7 CPU

8 メモリ

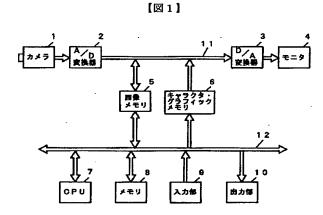
【数7】

H(T(x, y)) = H(T(x, y)) + |dx(x, y)| + |dy(x, y)|

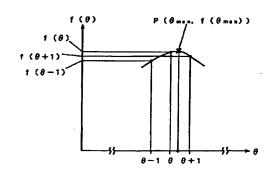
. . . (7)

【数8】

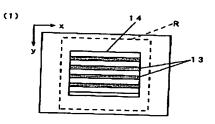
$$H(T(x, y))=H(T(x, y))+dx(x, y)\cdot dx(x, y)$$
  
+dy(x, y)\cdot dy(x, y) \cdot \cdot \cdot (8)

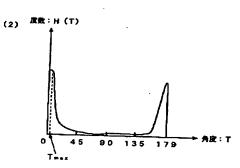


【図10】

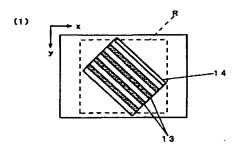


【図2】

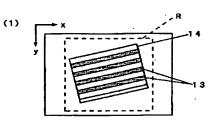




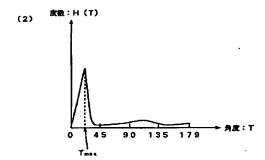
【図3】



【図4】

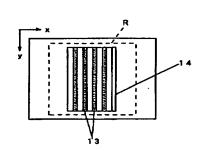


(2) 唐歌:H(T)

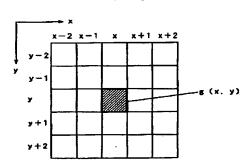


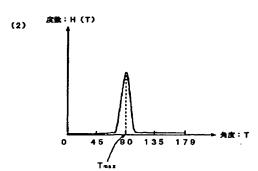
【図5】

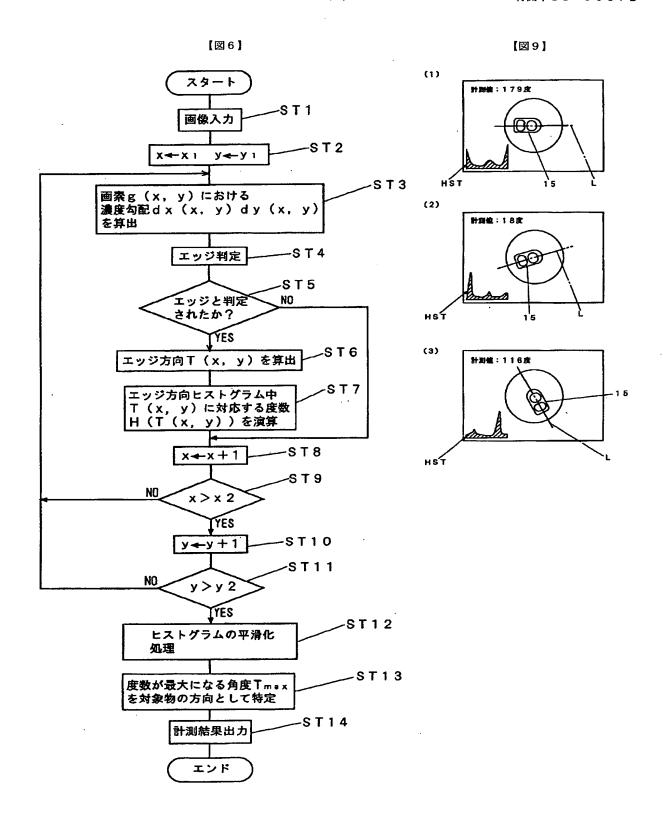




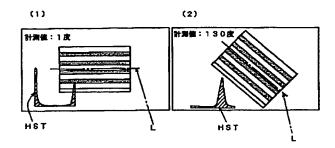
【図7】







【図8】



# 【図11】

